

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-42292

(P2009-42292A)

(43) 公開日 平成21年2月26日(2009.2.26)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/1368 (2006.01)	G02F 1/1368	2H042
G02F 1/1335 (2006.01)	G02F 1/1335 520	2H091
G02B 5/02 (2006.01)	G02B 5/02 C	2H092

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号	特願2007-204330 (P2007-204330)	(71) 出願人	502356528
(22) 出願日	平成19年8月6日(2007.8.6)		株式会社 日立ディスプレイズ
			千葉県茂原市早野3300番地
		(74) 代理人	100083552
			弁理士 秋田 収喜
		(74) 代理人	100103746
			弁理士 近野 恵一
		(72) 発明者	丹野 淳二
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社
			日立ディスプレイズ内
		(72) 発明者	落合 孝洋
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社
			日立ディスプレイズ内
		Fターム(参考)	2H042 BA04 BA13 BA15 BA20
			最終頁に続く

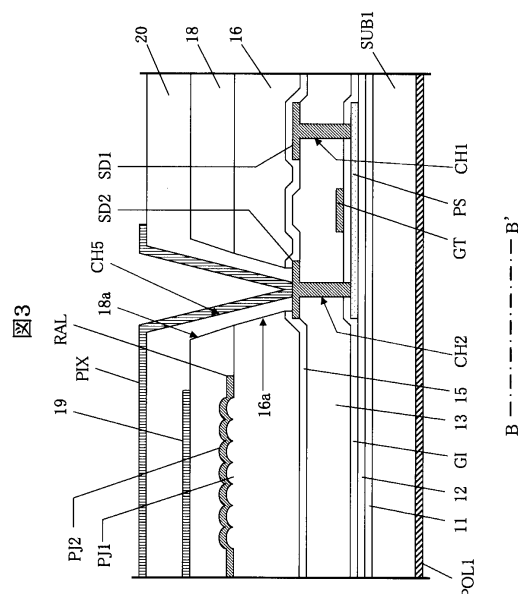
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 液晶表示装置において、反射コントラストの向上を図ると共に、残像の発生を抑制する。

【解決手段】 第1の基板と、前記第1の基板に対向して配置された第2の基板と、前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持された液晶層とを有する液晶表示パネルを備えた液晶表示装置であって、前記第1の基板は、表面が凹凸に形成された反射電極と、前記反射電極よりも上層に形成された有機絶縁膜と、前記有機絶縁膜よりも上層に形成された透明電極と、前記透明電極よりも上層に形成された無機絶縁膜と、前記無機絶縁膜よりも上層に形成された画素電極とを有する。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第 1 の基板と、前記第 1 の基板に対向して配置された第 2 の基板と、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に挟持された液晶層とを有する液晶表示パネルを備えた液晶表示装置であって、

前記第 1 の基板は、

表面が凹凸に形成された反射電極と、

前記反射電極よりも上層に形成された有機絶縁膜と、

前記有機絶縁膜よりも上層に形成された透明電極と、

前記透明電極よりも上層に形成された無機絶縁膜と、

前記無機絶縁膜よりも上層に形成された画素電極とを有することを特徴とする液晶表示装置。

10

【請求項 2】

前記有機絶縁膜は、塗布型絶縁膜であり、前記無機絶縁膜は、シリコン窒化膜であることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

前記シリコン窒化膜は、堆積膜であることを特徴とする請求項 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

前記有機絶縁膜は、前記反射電極の凹凸を平坦化する膜であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 の何れか 1 項に記載の液晶表示装置。

20

【請求項 5】

前記透明電極は、対向電極及び保持容量電極として機能し、

前記画素電極と前記透明電極とによって電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 の何れか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

前記透明電極は、保持容量電極として機能し、

前記第 2 の基板は、対向電極を有し、

前記第 1 の基板の前記画素電極と前記第 2 の基板の前記対向電極とによって電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 の何れか 1 項に記載の液晶表示装置。

30

【請求項 7】

前記液晶表示パネルは、各々が透過部と反射部とを有する複数のサブピクセルを有し、

前記複数のサブピクセルの各々のサブピクセルは、前記反射電極、前記有機絶縁膜、前記透明電極、前記無機絶縁膜、及び前記画素電極を有し、

前記反射電極は、前記反射部に配置されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 6 の何れか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 8】

前記反射電極は、前記透明電極と電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 7 の何れか 1 項に記載の液晶表示装置。

40

【請求項 9】

前記複数のサブピクセルの各々のサブピクセル内において、前記有機絶縁膜の一部が除去されており、

前記反射電極は、前記有機絶縁膜の除去された部分で前記透明電極と電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 8 に記載の液晶表示装置。

【請求項 10】

前記液晶表示パネルは、前記複数のサブピクセルが配置された表示部と、前記表示部の周囲に配置された周辺部とを有し、

前記反射電極と前記透明電極との電氣的な接続は、前記周辺部で行われていることを特徴とする請求項 8 に記載の液晶表示装置。

50

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示装置に関し、特に、表面が凹凸の反射電極を有する液晶表示装置に適用して有効な技術に関するものである。

【背景技術】

【0002】

アクティブマトリクス方式の液晶表示装置として、例えば、IPS (In-Plane Switching) 方式の半透過型液晶表示装置が知られている。このIPS方式の半透過型液晶表示装置では、1つのサブピクセルの中の一部の領域に反射電極が形成されており、これによって1つのサブピクセルの中に透過部と反射部とを有する半透過型（部分透過型）の表示が可能となっている。また、IPS方式の半透過型液晶表示装置では、絶縁膜を介して対向電極と画素電極とが積層されており、これらの絶縁膜、対向電極、画素電極によって、サブピクセルに書き込まれた映像信号を比較的長く保持するための保持容量が形成されている。

10

なお、反射電極においては、反射表示の時に拡散反射を行うための凹凸を形成したものも知られている。本発明は、拡散反射を行うための凹凸が形成された反射電極を有する液晶表示装置に関するものであり、本発明に関連する先行技術文献としては、以下のものがある。

20

【特許文献1】特願2007-121587号

【特許文献2】特願2006-160428号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

IPS方式の半透過型液晶表示装置において、反射コントラストの向上を図るためには、液晶層のセルギャップ長を均一化する必要がある。しかしながら、拡散反射を行うために凹凸形状で反射電極を形成した場合、反射電極の凹凸が上層の画素電極に反映されてしまい、液晶層のセルギャップ長均一化を阻害してしまう。

そこで、凹凸形状で反射電極を形成する場合は、対向電極と画素電極との間の絶縁膜（容量絶縁膜）として有機絶縁膜を用いることが有効である。その理由は、有機絶縁膜は、塗布法によって形成されるため、CVD法等の堆積法によって形成される無機絶縁膜と比較して、下地の凹凸を吸収して表面を滑らかに、換言すれば平坦化することができるからである。この点については、前述の特許文献1にも開示されている。

30

しかしながら、対向電極と画素電極との間の絶縁膜（容量絶縁膜）として、有機絶縁膜を用いると、残像が発生し易くなる。残像は、表示品質の劣化をもたらす要因となるため、出来る限り残像の発生を抑制する必要がある。

なお、前述の特許文献2には、対向電極と画素電極との間の絶縁膜（容量絶縁膜）に、有機絶縁膜である感光性アクリル樹脂膜や無機絶縁膜であるシリコン酸化膜と比較して誘電率が高いシリコン窒化膜を使用し、保持容量を大きくした技術が開示されている。

本発明の目的は、液晶表示装置において、反射コントラストの向上を図ると共に、残像の発生を抑制することが可能な技術を提供することにある。

40

本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかになるであろう。

【課題を解決するための手段】

【0004】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

(1) 第1の基板と、前記第1の基板に対向して配置された第2の基板と、前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持された液晶層とを有する液晶表示パネルを備えた液晶表示装置であって、前記第1の基板は、表面が凹凸に形成された反射電極と、前記反射電極

50

よりも上層に形成された有機絶縁膜と、前記有機絶縁膜よりも上層に形成された透明電極と、前記透明電極よりも上層に形成された無機絶縁膜と、前記無機絶縁膜よりも上層に形成された画素電極とを有する。

(2)(1)において、前記有機絶縁膜は、塗布型絶縁膜であり、前記無機絶縁膜は、シリコン窒化膜である。

(3)(2)において、前記シリコン窒化膜は、堆積膜である。

(4)(1)乃至(3)の何れかにおいて、前記有機絶縁膜は、前記反射電極の凹凸を平坦化する膜である。

【0005】

(5)(1)乃至(4)の何れかにおいて、前記透明電極は、対向電極及び保持容量電極として機能し、前記画素電極と前記透明電極とによって電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動する。

(6)(1)乃至(4)の何れかにおいて、前記透明電極は、保持容量電極として機能し、前記第2の基板は、対向電極を有し、前記第1の基板の前記画素電極と前記第2の基板の前記対向電極とによって電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動する。

(7)(1)乃至(6)の何れかにおいて、前記液晶表示パネルは、各々が透過部と反射部とを有する複数のサブピクセルを有し、前記複数のサブピクセルの各々のサブピクセルは、前記反射電極、前記有機絶縁膜、前記透明電極、前記無機絶縁膜、及び前記画素電極を有し、前記反射電極は、前記反射部に配置されている。

(8)(1)乃至(7)の何れかにおいて、前記反射電極は、前記透明電極と電気的に接続されている。

(9)(8)において、前記複数のサブピクセルの各々のサブピクセル内において、前記有機絶縁膜の一部が除去されており、前記反射電極は、前記有機絶縁膜の除去された部分で前記透明電極と電気的に接続されている。

(10)(8)において、前記液晶表示パネルは、前記複数のサブピクセルが配置された表示部と、前記表示部の周囲に配置された周辺部とを有し、前記反射電極と前記透明電極との電気的な接続は、前記周辺部で行われている。

【発明の効果】

【0006】

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

本発明の液晶表示装置によれば、反射コントラストの向上を図ると共に、残像の発生を抑制することが可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。なお、発明の実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

本実施例では、アクティブマトリクス方式の液晶表示装置であるIPS方式の半透過型液晶表示装置に本発明を適用した例について説明する。

〔実施例1〕

図1乃至図5、並びに図6(a)乃至図6(g)は、本発明の実施例1のIPS方式の半透過型液晶表示装置に係る図であり、

図1は、1サブピクセルのTFT基板側の電極構造を示す平面図、

図2は、図1のA-A'線に沿った断面構造を示す断面図、

図3は、図1のB-B'線に沿った断面構造を示す断面図、

図4は、対向電極と反射電極との接続状態を示す断面図、

図5は、対向電極と下層の配線との接続状態を示す断面図、

図6(a)乃至図6(g)は、製造方法の一例(第1の例)を説明するための断面図である。

10

20

30

40

50

なお、図 1 において、30 は透過型液晶表示パネルを構成する透過部、31 は反射型液晶表示パネルを構成する反射部である。また、図 2 は、TFT 基板、液晶層及び CF 基板を含む断面構造を示し、図 3、図 4 及び図 5 は、TFT 基板側の断面構造を示す。また、図 3 乃至図 5 においては、後述する配向膜 (OR1) の図示を省略している。

【0008】

本実施例 1 の IPS 方式の半透過型液晶表示装置は、液晶表示パネル 50 (図 2 参照) を備えている。液晶表示パネル 50 は、図 2 に示すように、第 1 基板 (SUB1) と第 2 の基板 (SUB2) との間に、多数の液晶分子からなる液晶層 (LC) を挟持した構成になっており、第 2 の基板 (SUB2) の主面側が観察側となっている。即ち、液晶表示パネル 50 は、第 1 の基板 (SUB1) と、この第 1 の基板 (SUB1) に対向して配置された第 2 の基板 (SUB2) と、第 1 の基板 (SUB1) と第 2 の基板 (SUB2) との間に挟持された液晶層 (LC) とを有する構成になっている。第 1 及び第 2 の基板 (SUB1, SUB2) としては、例えばガラス等の透明な絶縁性基板が用いられている。液晶層 (LC) の液晶としては、例えばポジ型液晶、或いはネガ型液晶が用いられている。

また、液晶表示パネル 50 は、図 1 に示すサブピクセル 40 がマトリクス状に複数配置された表示部 51 (図 4 参照) と、この表示部 51 の周囲に配置された周辺部 52 (図 4 参照) とを有する構成になっている。複数のサブピクセル 40 の各々は、透過部 30 と反射部 31 とを有し、更に、画素電極 (PIX) と、透明電極 19 と、反射電極 (RAL) とを有している。本実施例 1 の透明電極 19 は、対向電極及び保持容量電極として機能する (働く)。

また、液晶表示パネル 50 は、平面的に見たとき、図 1 に示すように、X 方向に沿って延在する走査線 (GL) と、同一平面内において X 方向と直交する Y 方向に沿って延在する映像線 (DL) とを有している。走査線 (GL) は、Y 方向に所定の間隔を置いて複数本配置され、映像線 (DL) は、X 方向に所定の間隔を置いて複数本配置されている。複数の走査線 (GL) は複数の映像線 (DL) と絶縁膜を介して交差しており、これらの走査線 (GL) と映像線 (DL) とが交差する各交点近傍には、サブピクセル 40 のスイッチング素子として使用される薄膜トランジスタ (TFT: Thin Film Transistor) が設けられている。

なお、複数のサブピクセル 40 の各々は、X 方向及び Y 方向においてマトリクス状に配置されており、X 方向に沿って配置された複数のサブピクセル 40 で 1 表示ラインが構成され、この 1 表示ラインは Y 方向に複数設けられている。

【0009】

図 2 及び図 3 に示すように、第 1 の基板 (SUB1; TFT 基板とも言う) の液晶層側には、第 1 の基板 (SUB1) から液晶層 (LC) に向かって順に、下地膜 11、下地膜 12、半導体層 (PS)、ゲート絶縁膜 (GI)、ゲート電極 (GT) 及び走査線 (GL)、絶縁膜 13 が形成されている。絶縁膜 13 の上には、薄膜トランジスタのドレイン電極 (SD1) 及びソース電極 (SD2) と、映像線 (DL) とが形成されている。なお、SD1 の方をソース電極と呼ぶ場合もあるが、その場合は、SD2 がドレイン電極と呼ばれる。本明細書では、SD1 をドレイン電極と呼ぶこととする。

ゲート電極 (GT) は、走査線 (GL) と一体に形成されている。映像線 (DL) の一部はドレイン電極 (SD1) を兼ねており、両者が接続された構成になっている。ドレイン電極 (SD1) は、絶縁膜 13 の表面から半導体層 (PS) に到達するコンタクトホール (CH1) を介して、薄膜トランジスタのドレイン領域 (半導体層 (PS) に形成された一対の半導体領域のうちの一方) と電気的に接続されている。ソース電極 (SD2) は、絶縁膜 13 の表面から半導体層 (PS) に到達するコンタクトホール (CH2) を介して、薄膜トランジスタのソース領域 (半導体層 (PS) に形成された一対の半導体領域のうちの他方) と電気的に接続されている。

下地膜 11 としては、例えば CVD 法によって成膜されたシリコン窒化膜が用いられている。下地膜 12、ゲート絶縁膜 (GI)、並びに絶縁膜 13 としては、例えば CVD 法によって成膜されたシリコン酸化膜が用いられている。走査線 (GL) 及びゲート電極 (

10

20

30

40

50

G T)、ドレイン電極(S D 1)及びソース電極(S D 2)、並びに映像線(D L)は、例えばアルミニウム等の金属からなる導電膜で形成されている。

【0010】

ドレイン電極(S D 1)及びソース電極(S D 2)、並びに映像線(D L)の上には、無機絶縁膜15が形成されている。無機絶縁膜15の上には、有機絶縁膜16が形成されている。有機絶縁膜16の上には、反射電極(R A L)が形成されている。反射電極(R A L)の上には、有機絶縁膜18が形成されている。有機絶縁膜18の上には、対向電極及び保持容量電極として機能する透明電極19が形成されている。透明電極19の上には、無機絶縁膜20が形成されている。無機絶縁膜20の上には、画素電極(P I X)が形成されている。画素電極(P I X)は、無機絶縁膜20の表面からソース電極(S D 2)に到達するコンタクトホール(C H 5)を介してソース電極(S D 2)と電氣的に接続されている。

10

有機絶縁膜16及び18の各々にはソース電極(S D 2)に対応して開口(16 a, 18 a)が形成されており、これらの開口(16 a, 18 a)の中には無機絶縁膜20が形成されている。コンタクトホール(C H 5)は、開口16 a及び18 aの中の無機絶縁膜20に形成されている。

画素電極(P I X)の上には、配向膜(O R 1)が形成されている。また、第1の基板(S U B 1)の液晶層側と反対側には、偏光板(P O L 1)が配置されている。

無機絶縁膜15、並びに無機絶縁膜20としては、例えばC V D法によって成膜されたシリコン窒化膜が用いられている。有機絶縁膜16、並びに有機絶縁膜18としては、例えば感光性アクリル樹脂を塗布、露光、パターンニングして形成された塗布型絶縁膜が用いられている。

20

【0011】

図2に示すように、第2の基板(S U B 2; C F基板, カラーフィルタ基板とも言う)の液晶層側には、第2の基板(S U B 2)から液晶層(L C)に向かって順に、遮光膜(B M)及び赤・緑・青のカラーフィルタ(C F)、保護膜(O C)、配向膜(O R 2)等が形成されている。また、第2の基板(S U B 2)の液晶層側と反対側には、偏光板(P O L 2)が配置されている。

なお、必要に応じて、第1の基板(S U B 1)、第2の基板(S U B 2)のうち少なくとも一方に、位相差板、又は塗布型位相差層を配置しても良い。

30

【0012】

本実施例1では、画素電極(P I X)は、これに限定されないが、例えば複数の線状部分が所定の間隔を置いて櫛歯状に配置された櫛歯電極構造になっている。透明電極19は、面状で形成されている。そして、画素電極(P I X)と透明電極19とによって発生する電界により、液晶層(L C)の液晶を駆動して表示を行う。

画素電極(P I X)と透明電極19は、例えばI T O (Indium Tin Oxide)等の透明導電膜で形成されている。反射電極(R A L)は、1つのサブピクセル40の中の一部の領域に形成されており、これによって1つのサブピクセル40の中に透過部30と反射部31とを有する半透過型(部分透過型)の表示が可能となっている。これにより、暗い環境ではバックライトからの光を利用して透過型の表示を行うことができ、明るい環境では外光を反射して反射型の表示を行うことができる。

40

反射電極(R A L)は、例えば、下層がモリブデンタングステン合金(M o W)、上層がS iを1%含有したアルミニウムシリコン合金(A l S i)の2層構造となっており、透明電極19と電氣的に接続されている。反射電極(R A L)と透明電極19との電氣的な接続は、例えば、図4に示すように、液晶表示パネル50の周辺部52において、有機絶縁膜18の表面から反射電極(R A L)に到達するコンタクトホール(C H 3)を介して行われている。

なお、透過部30と反射部31とで液晶層(L C)の厚みを変える必要がある場合は、例えば第2の基板(S U B 2)に段差形成層を設けることが望ましい。

【0013】

50

透明電極 19 には、画素電極 (PIX) に印加される電位とは異なるコモン電位が印加される。従って、透明電極 19 と画素電極 (PIX) と無機絶縁膜 20 とによって保持容量を構成している。即ち、透明電極 19 は、保持容量電極を兼ねている。

透明電極 19 は、例えば 1 表示ライン毎に分割して形成されており、各透明電極 19 は、図 5 に示すように、有機絶縁膜 18 の表面から配線 14 の接続部に到達するコンタクトホール (CH4) を介して、コモン電位が供給される配線 14 と電氣的に接続されている。この透明電極 19 と配線 14 との電氣的な接続は、例えば液晶表示パネル 50 の周辺部 52 において行われている。配線 14 は、例えば、映像線 (DL) と同層で形成されている。

なお、有機絶縁膜 16 及び 18 の各々には、配線 14 の接続部に対応して開口 (16b, 18b) が形成されており、これの開口 16b 及び 18b によってコンタクトホール (CH4) が形成されている。

図 3 に示すように、反射電極 (RAL) は、拡散反射を行うための凹凸 (PJ2) を有する凹凸形状になっている。この反射電極 (RAL) の凹凸 (PJ2) は、有機絶縁膜 16 の反射電極 (RAL) に対応する部分に形成された凹凸 (PJ1) を反映して形成されている。有機絶縁膜 16 の凹凸 (PJ1) は、例えばハーフトーン露光などを利用して形成することができる。このような凹凸形状の反射電極 (RAL) を形成することにより、反射表示の時に拡散反射が可能となり、表示品質が向上する。

無機絶縁膜 20 は、有機絶縁膜 16 及び 18 よりも上層に形成されている。有機絶縁膜 16 及び 18 は、一般的に耐熱性があまり高くないため、本実施例 1 では、無機絶縁膜 15 の成膜温度よりも低温で無機絶縁膜 20 を CVD 法により成膜している。また、保持容量を大きくするために、無機絶縁膜 20 としては、有機絶縁膜やシリコン酸化膜よりも誘電率が高いシリコン窒化膜を用いている。

【0014】

有機絶縁膜 16 及び 18 は、塗布法によって形成されるため、CVD 法等の堆積法によって形成される無機絶縁膜と比較して、下地の凹凸を吸収して表面を滑らかに、換言すれば平坦化することができる。本実施例 1 では、拡散反射するための凹凸 (PJ2) が形成された反射電極 (RAL) と、対向電極及び保持容量電極として機能する透明電極 19 との間に有機絶縁膜 18 が設けられているため、反射電極 (RAL) の凹凸 (PJ2) は有機絶縁膜 18 によって吸収され、有機絶縁膜 18 の表面は平坦化される。即ち、反射電極 (RAL) よりも上層に有機絶縁膜 18 を形成し、有機絶縁膜 18 よりも上層に透明電極 19 を形成することにより、反射電極 (RAL) の凹凸 (PJ2) が上層の画素電極 (PIX) に反映されるのを有機絶縁膜によって抑制できる。これにより、拡散反射させるための凹凸 (PJ2) が形成された反射電極 (RAL) を用いても、液晶層 (LC) のセルギャップ長を均一化でき、反射コントラストの向上を図ることができる。

また、本実施例 1 では、対向電極及び保持容量電極として機能する透明電極 19 と画素電極 (PIX) との間の絶縁膜として無機絶縁膜 20 を用いているため、有機絶縁膜を用いた場合と比較して残像の発生を抑制することができる。従って、本実施例 1 では、反射コントラストの向上を図ると共に、残像の発生を抑制することが可能である。

【0015】

次に、本実施例 1 の製造方法の一例 (第 1 の例) について、図 6 (a) 乃至図 6 (g) を用いて説明する。

まず、図 6 (a) に示すように、第 1 の基板 (SUB1) の上に、下地膜 (11, 12)、半導体層 (PS)、ゲート絶縁膜 (GI)、走査線 (GL)、ゲート電極 (GT)、絶縁膜 13、映像線 (DL)、ドレイン電極及びソース電極 (SD1, SD2)、並びに無機絶縁膜 15 等を形成する。

次に、図 6 (b) に示すように、無機絶縁膜 15 の上に有機絶縁膜 16 を形成する。有機絶縁膜 16 は、反射電極 (RAL) と対応する部分に凹凸 (PJ1) を有する。また、有機絶縁膜 16 は、ソース電極 (SD2) と対応する部分に開口 16a を有し、更に配線 14 の接続部と対応する部分に開口 16b (図 5 参照) を有する。有機絶縁膜 16 は、例

10

20

30

40

50

例えば感光性樹脂を塗布、露光、パターンニングすることによって形成される。有機絶縁膜 16 の凹凸 (PJ1) は、例えばハーフトーン露光などを利用して形成することができる。

次に、図 6 (c) に示すように、有機絶縁膜 16 の上に反射電極 (RAL) を形成する。反射電極 (RAL) は、有機絶縁膜 16 の凹凸 (PJ1) を覆うようにして、例えば下層がモリブデンタングステン合金 (MoW)、上層が Si を 1 % 程度含有したアルミニウムシリコン合金 (AlSi) の 2 層構造からなる導電膜を形成し、その後、パターンニングすることによって形成される。反射電極 (RAL) は拡散反射するための凹凸 (PJ2) を有し、この凹凸 (PJ2) は有機絶縁膜 16 の凹凸 (PJ1) を反映して形成される。

10

【0016】

次に、図 6 (d) に示すように、反射電極 (RAL) を覆うようにして有機絶縁膜 16 の上に有機絶縁膜 18 を形成する。有機絶縁膜 18 は、ソース電極 (SD2) と対応する部分に開口 18a を有する。また、有機絶縁膜 18 は、液晶表示パネル 50 の周辺部 52 において、反射電極 (RAL) の接続部と対応する部分にコンタクトホール (CH3) を有し (図 4 参照)、更に配線 14 の接続部と対応する部分に開口 18b を有する (図 5 参照)。有機絶縁膜 18 は、例えば感光性樹脂を塗布、露光、パターンニングすることによって形成される。

この工程において、有機絶縁膜 18 は、塗布法によって形成されるため、CVD 法等の堆積法によって形成される無機絶縁膜と比較して、下地の凹凸を吸収して表面を滑らかに、換言すれば平坦化することができる。

20

次に、図 6 (e) に示すように、有機絶縁膜 18 の上に ITO などの透明導電膜からなる透明電極 19 を形成する。透明電極 19 は、開口 16a 及び 18a の中の無機絶縁膜 15、並びに開口 16b 及び 18b (図 5 参照) の中の無機絶縁膜 15 を選択的に除去してソース電極 (SD2) 及び配線 14 の接続部を露出した後、透明導電膜を成膜し、その後、透明導電膜をパターンニングすることによって形成される。透明電極 19 は、図 4 に示すように、液晶表示パネル 50 の周辺部 52 において、コンタクトホール (CH3) を介して反射電極 (RAL) の接続部と電氣的に接続される。また、透明電極 19 は、図 5 に示すように、液晶表示パネル 50 の周辺部 52 において、開口 16b 及び開口 18b からなるスルーホール (CH4) を介して配線 14 の接続部と電氣的に接続される。

30

【0017】

次に、透明電極 19 を覆うようにして有機絶縁膜 18 の上に、例えばシリコン窒化膜からなる無機絶縁膜 20 をプラズマ CVD 法により形成する。無機絶縁膜 20 は、開口 (16a, 18a) の中、並びに開口 (16b, 18b) の中にも形成される。有機絶縁膜 16 及び 18 は、一般的に耐熱性があまり高くないため、本実施例 1 では、無機絶縁膜 15 の成膜温度よりも低温で無機絶縁膜 20 を CVD 法により成膜する。また、保持容量を大きくするために、無機絶縁膜 20 としては、有機絶縁膜やシリコン酸化膜よりも誘電率が高いシリコン窒化膜を用いる。

次に、無機絶縁膜 20 をパターンニングして、図 6 (f) に示すように、無機絶縁膜 20 のソース電極 (SD2) と対応する部分にコンタクトホール (CH5) を形成する。

40

次に、図 6 (g) に示すように、無機絶縁膜 20 の上に、ITO などの透明導電膜からなる画素電極 (PIX) を形成する。画素電極 (PIX) は、コンタクトホール (CH5) を介してソース電極 (SD2) と電氣的に接続される。

以上説明したように、本実施例 1 では、拡散反射するための凹凸を有する反射電極 (RAL) の上に有機絶縁膜 18 を介在して対向電極及び保持容量電極として機能する透明電極 19 を形成し、透明電極 19 の上に無機絶縁膜 20 を介在して画素電極 (PIX) を形成したので、反射コントラストの向上を図ると共に、残像の発生を抑制することが可能となる。

図 7 は、本実施例 1 の製造方法の他の例 (第 2 の例) を説明するための断面図である。

前述の製造方法 (第 1 の例) では、無機絶縁膜 15 のソース電極 (SD2) と対応する

50

部分の除去と、無機絶縁膜 20 のソース電極 (SD2) と対応する部分の除去を別々の工程で行っているが、無機絶縁膜 15 と無機絶縁膜 20 として、両方ともシリコン窒化膜を用いているため、図 7 に示すように、両者を一括してドライエッチングすることでコンタクトホール (CH5) を形成しても良い。

【0018】

[実施例 2]

図 8、並びに図 9 (a) 乃至図 9 (e) は、本発明の実施例 2 の IPS 方式の半透過型液晶表示装置に係る図であり、

図 8 は、液晶表示パネルの TFT 基板側の断面構造を示す断面図、

図 9 (a) 乃至図 9 (e) は、製造方法の一例を説明するための断面図である。

10

なお、図 8 においても、図 3 と同様に配向膜 (OR1) の図示を省略している。

本実施例 2 の IPS 方式の半透過型液晶表示装置は、基本的に前述の実施例 1 と同様の構成になっており、以下の点が異なっている。

即ち、前述の実施例 1 では、図 4 に示すように、透明電極 19 と反射電極 (RAL) との電氣的な接続を液晶表示パネル 50 の周辺部 52 で行っているが、本実施例 2 では、図 8 に示すように、1 サブピクセル 40 の中で行っている。以下、本実施例 2 の製造方法の一例について、図 9 (a) 乃至図 9 (e) を用いて説明する。

まず、無機絶縁膜 15 の上に実施例 1 と同様の有機絶縁膜 16 を形成した後、図 9 (a) に示すように、有機絶縁膜 16 の凹凸 (PJ1) を覆うようにして、有機絶縁膜 16 の上に導電膜 17 を形成する。導電膜 17 は、有機絶縁膜 16 の凹凸 (PJ1) を反映して形成された凹凸 (PJ2) を有する。

20

次に、図 9 (b) に示すように、導電膜 17 の凹凸 (PJ2) を覆うようにして導電膜 17 の上に有機絶縁膜 18 を形成する。有機絶縁膜 18 は、例えば感光性樹脂を塗布、露光、パターンニングすることによって形成されるが、膜厚を薄くするためハーフトーン露光する。

次に、有機絶縁膜 18 で覆われていない導電膜 17 をエッチングして、図 9 (c) に示すように、導電膜 17 からなる反射電極 (RAL) を形成する。反射電極 (RAL) は拡散反射するための凹凸 (PJ2) を有し、この凹凸 (PJ2) は有機絶縁膜 16 の凹凸 (PJ1) を反映して形成される。

次に、O2 アッシャーでアッシングして有機絶縁膜 18 の厚さを薄くして、図 9 (d) に示すように、反射電極 (RAL) の表面を露出する。有機絶縁膜 18 のアッシングは、反射電極 (RAL) の凹凸 (PJ2) の山の間に有機絶縁膜 18 が埋め込まれることによって平坦になるように行う。

30

次に、図 9 (e) に示すように、反射電極 (RAL) の凹凸 (PJ2) 上の有機絶縁膜 18 を覆うようにして反射電極 (RAL) の上に、ITO などの透明導電膜からなる透明電極 19 を形成する。透明電極 19 は、反射電極 (RAL) の有機絶縁膜 18 から露出する部分において反射電極 (RAL) と電氣的に接続される。

次に、透明電極 19 を覆うようにして有機絶縁膜 16 の上に、例えばシリコン窒化膜からなる無機絶縁膜 20 をプラズマ CVD 法により形成し、その後、無機絶縁膜 20 をパターンニングして、無機絶縁膜 20 のドレイン電極 (SD1) と対応する部分にコンタクトホール (CH5) を形成する。

40

なお、反射電極 (RAL) が酸化して透明電極 19 とのコンタクトが取れない可能性がある場合は、反射電極 (RAL) の下にコンタクトメタルを配置し、O2 アッシャー後に反射電極の露出部分 (はみ出させた部分) を再エッチングして透明電極 19 とのコンタクトを取るようにしてもよい。

本実施例 2 においても、前述の実施例 1 と同様の効果が得られる。

以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であることは勿論である。

例えば、前述の実施例では、IPS 方式の半透過型液晶表示装置に本発明を適用した例

50

について説明したが、本発明は、縦電界方式の半透過型液晶表示装置に適用できる。縦電界方式の半透過型液晶表示装置では、透明電極 19 は保持容量電極として機能し、第 2 の基板 (SUB 2) 側に対向電極を有し、第 1 の基板 (SUB 1) の画素電極 (PIX) と第 2 の基板 (SUB 2) の対向電極とによって電界を発生させて液晶層 (LC) の液晶を駆動する。

また、本発明は、半透過型に限定されず、拡散反射するための凹凸が形成された反射電極を有する液晶表示装置に適用できる。

【図面の簡単な説明】

【0019】

【図 1】本発明の実施例 1 の IPS 方式の半透過型液晶表示装置において、1 サブピクセルの TFT 基板側の電極構造を示す平面図である。 10

【図 2】図 1 の A - A' 線に沿った断面構造を示す断面図である。

【図 3】図 1 の B - B' 線に沿った断面構造を示す断面図である。

【図 4】本発明の実施例 1 において、対向電極と反射電極との接続状態を示す断面図である。

【図 5】本発明の実施例 1 において、対向電極と下層の配線との接続状態を示す断面図である。

【図 6 (a)】本発明の実施例 1 の製造方法において、第 1 の工程での断面図である。

【図 6 (b)】図 6 (a) に続く第 2 の工程での断面図である。

【図 6 (c)】図 6 (b) に続く第 3 の工程での断面図である。 20

【図 6 (d)】図 6 (c) に続く第 4 の工程での断面図である。

【図 6 (e)】図 6 (d) に続く第 5 の工程での断面図である。

【図 6 (f)】図 6 (e) に続く第 6 の工程での断面図である。

【図 6 (g)】図 6 (f) に続く第 7 の工程での断面図である。

【図 7】本発明の実施例 1 の変形例の製造方法を説明するための断面図である。

【図 8】本発明の実施例 2 の IPS 方式の半透過型液晶表示装置において、液晶表示パネルの TFT 基板側の断面構造を示す断面図である。

【図 9 (a)】本発明の実施例 2 の製造方法において、第 1 の工程での断面図である。

【図 9 (b)】図 9 (a) に続く第 2 の工程での断面図である。

【図 9 (c)】図 9 (b) に続く第 3 の工程での断面図である。 30

【図 9 (d)】図 9 (c) に続く第 4 の工程での断面図である。

【図 9 (e)】図 9 (d) に続く第 5 の工程での断面図である。

【符号の説明】

【0020】

11, 12 下地膜

13 絶縁膜

14 配線

15 無機絶縁膜

16 有機絶縁膜

17 導電膜 40

18 有機絶縁膜

19 透明電極

20 無機絶縁膜

30 透過部

31 反射部

40 1 サブピクセル (1 サブ画素)

50 液晶表示パネル

51 表示部

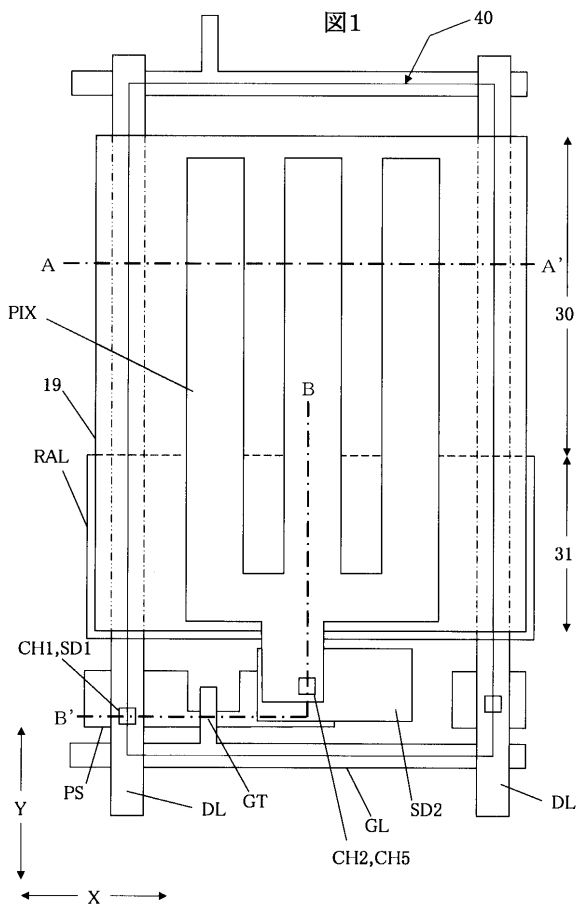
52 周辺部

BM 遮光膜 (ブラックマトリクス) 50

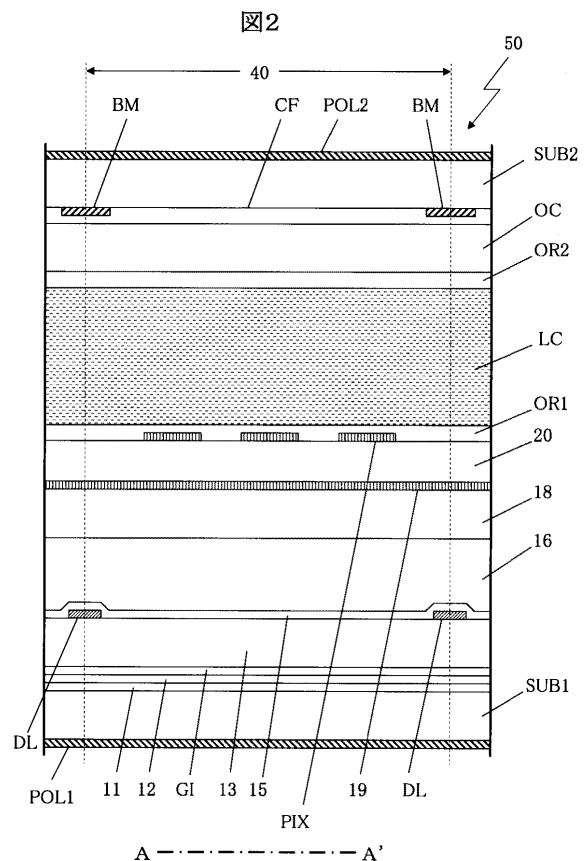
C F カラーフィルタ
 C H コンタクトホール
 D L 映像線
 G I ゲート絶縁膜
 G L 走査線
 L C 液晶層
 O C 保護膜（オーバーコート膜）
 O R 1 , O R 2 配向膜
 P I X 画素電極
 P J 1 , P J 2 凹凸
 P O L 1 , P O L 2 偏光板
 R A L 反射電極
 S D 1 ドレイン電極
 S D 2 ソース電極
 S U B 1 , S U B 2 基板

10

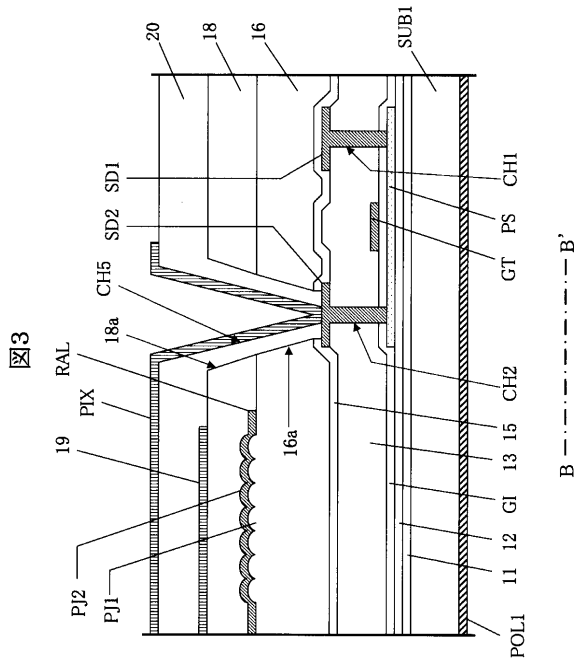
【図 1】



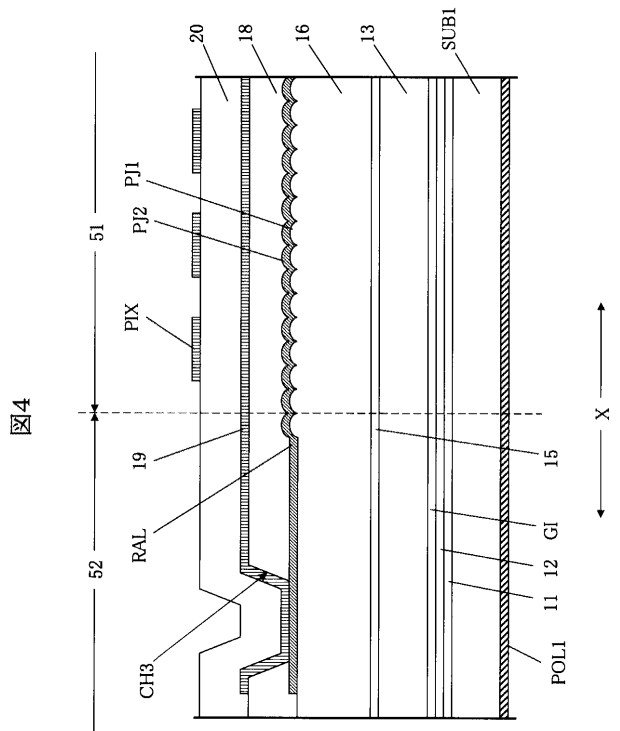
【図 2】



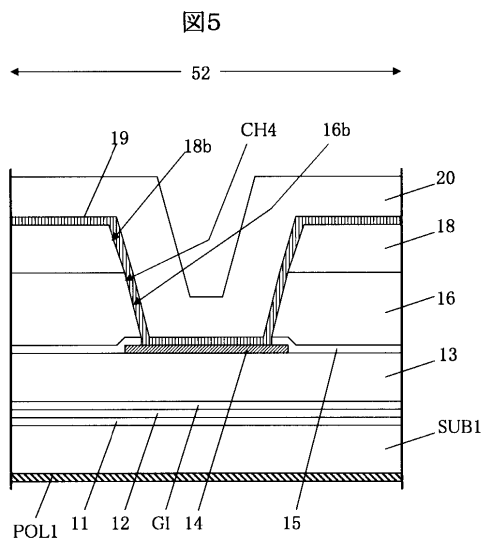
【 図 3 】



【 図 4 】

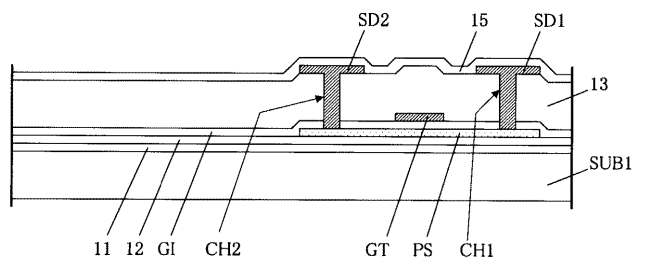


【 図 5 】



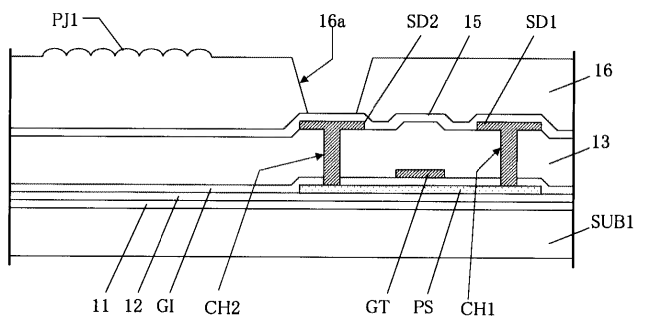
【 図 6 (a) 】

図6 (a)

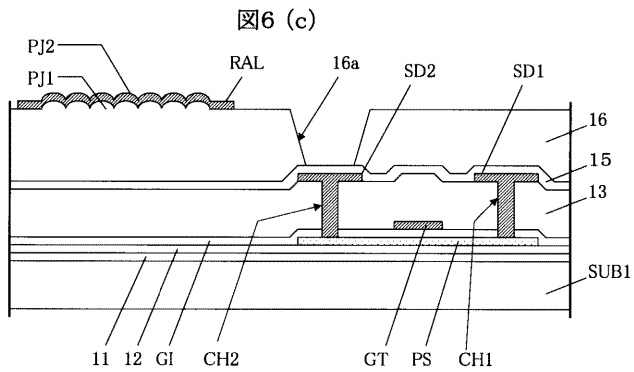


【 図 6 (b) 】

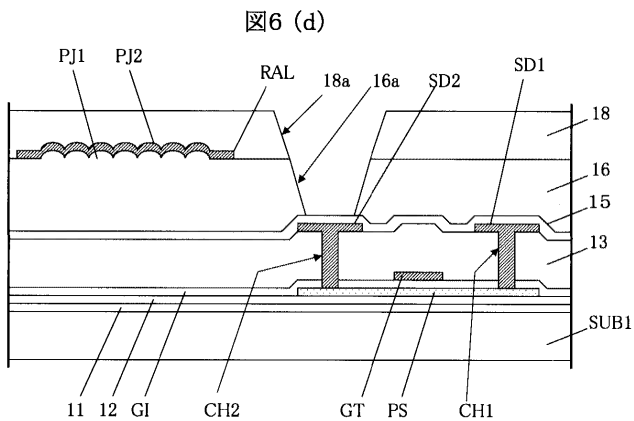
図6 (b)



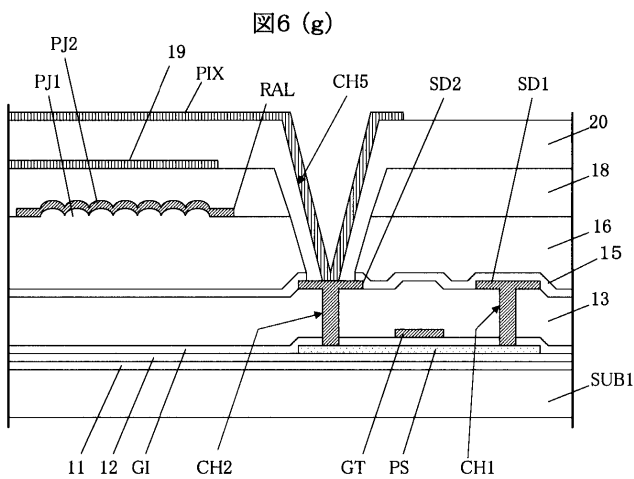
【 図 6 (c) 】



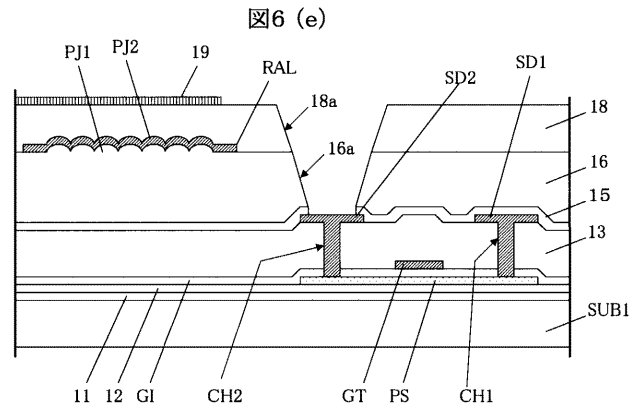
【 図 6 (d) 】



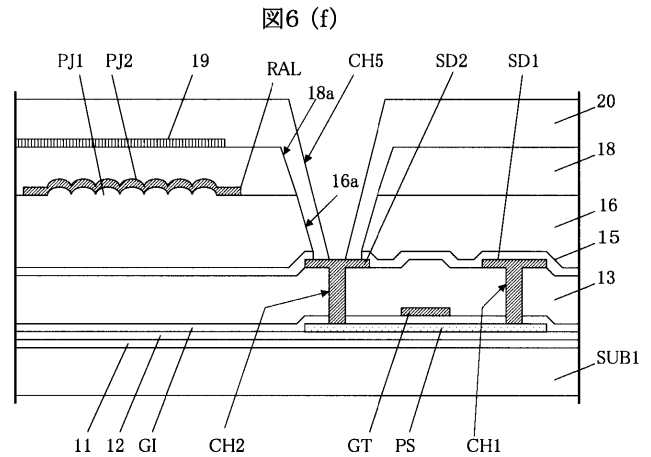
【 図 6 (g) 】



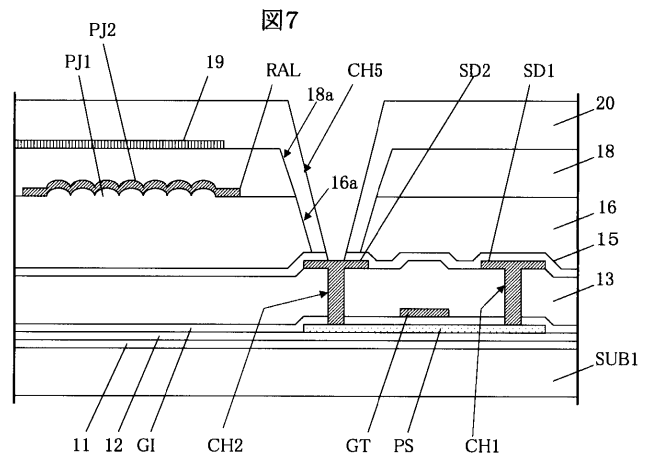
【 図 6 (e) 】



【 図 6 (f) 】



【 図 7 】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H091 FA02Y FA14Y GA01 GA02 GA03 GA06 GA07 GA13 LA17 LA30
2H092 GA11 HA05 JA24 JA34 JA37 JA41 JA46 JB11 JB22 JB31
JB56 MA07 MA08 MA10 MA16 NA25 PA01 PA08 PA10 PA11
PA12

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2009042292A	公开(公告)日	2009-02-26
申请号	JP2007204330	申请日	2007-08-06
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司		
[标]发明人	丹野淳二 落合孝洋		
发明人	丹野 淳二 落合 孝洋		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1335 G02B5/02		
CPC分类号	G02F1/133555 G02F1/134363 G02F1/136227 G02F2001/133397		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1335.520 G02B5/02.C		
F-TERM分类号	2H042/BA04 2H042/BA13 2H042/BA15 2H042/BA20 2H091/FA02Y 2H091/FA14Y 2H091/GA01 2H091/GA02 2H091/GA03 2H091/GA06 2H091/GA07 2H091/GA13 2H091/LA17 2H091/LA30 2H092/GA11 2H092/HA05 2H092/JA24 2H092/JA34 2H092/JA37 2H092/JA41 2H092/JA46 2H092/JB11 2H092/JB22 2H092/JB31 2H092/JB56 2H092/MA07 2H092/MA08 2H092/MA10 2H092/MA16 2H092/NA25 2H092/PA01 2H092/PA08 2H092/PA10 2H092/PA11 2H092/PA12 2H191/FA02Y 2H191/FA14Y 2H191/FA22X 2H191/FA22Z 2H191/FA34Y 2H191/FA45Y 2H191/FA94Y 2H191/FB04 2H191/FB12 2H191/FC02 2H191/FC10 2H191/FC13 2H191/FD22 2H191/FD26 2H191/GA04 2H191/GA10 2H191/HA15 2H191/LA22 2H191/NA29 2H191/NA34 2H191/NA37 2H192/AA24 2H192/BB13 2H192/BB73 2H192/BC31 2H192/BC63 2H192/BC74 2H192/BC82 2H192/CB02 2H192/DA32 2H192/DA62 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/EA67 2H192/JA32 2H291/FA02Y 2H291/FA14Y 2H291/FA22X 2H291/FA22Z 2H291/FA34Y 2H291/FA45Y 2H291/FA94Y 2H291/FB04 2H291/FB12 2H291/FC02 2H291/FC10 2H291/FC13 2H291/FD22 2H291/FD26 2H291/GA04 2H291/GA10 2H291/HA15 2H291/LA22 2H291/NA29 2H291/NA34 2H291/NA37		
其他公开文献	JP2009042292A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在液晶显示装置中，提高了反射对比度并抑制了残像。提供第一基板，面对第一基板的第二基板以及夹在第一基板和第二基板之间的液晶层。液晶显示装置，其特征在于，在上述液晶显示面板中，上述第一基板是具有形成有凹凸的表面的反射电极，在该反射电极的上方的层形成有有机绝缘膜，该有机绝缘膜它具有在膜上方形成的透明电极，在透明电极上方形成的无机绝缘膜以及在无机绝缘膜上方形成的像素电极。[选择图]图3

